PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-172146

(43) Date of publication of application: 30.06.1997

(51)Int.CI.

H01L 27/04

H01L 21/822

H01L 29/78

(21)Application number: 08-135372

E070

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

29.05.1996

(72)Inventor: IIJIMA HIROAKI

TASAI FUMIHIRO

FUJINO TSUTOMU

(30)Priority

Priority number: 07224381

Priority date: 31.08.1995

Priority country: JP

07267097

16.10.1995

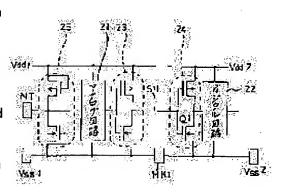
JP

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress element breakdown which occurs owing to a potential difference between two systems of power sources by providing a protective circuit which conducts first and second power lines to each other when the potential difference between the first and second power lines exceeds a prescribed value between the first and second power lines.

SOLUTION: In a semiconductor device provided with a first circuit 23 which is operated by a first power supply voltage supplied from first power lines Vss1 and Vdd1, a second circuit 24 which is operated by a second power supply voltage supplied from second power lines Vss2 and Vdd2, and a signal line S11 for transmitting signals between the circuits 23 and 24, a protective circuit HK1 which brings the first and second power lines Vss1 and Vdd1 and Vss2 and Vdd2 into continuity with each other when the potential difference between the lines Vss1 and Vdd1 and the lines Vss2 and Vdd2 exceeds a prescribed value is provided between the lines Vss1 and Vdd1 and the lines Vss2 and Vdd2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.07.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

27.02.2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3229809

[Date of registration]

07.09.2001

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

2001-04605

[Date of requesting appeal against examiner's decision 26.03.2001 of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-172146

(43)公開日 平成9年(1997)6月30日

D

(51) Int.Cl.	
H01L	27/04
	21/822

29/78

識別記号 庁内整理番号

FΙ H01L 27/04 技術表示箇所

29/78

301K

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 13 頁)

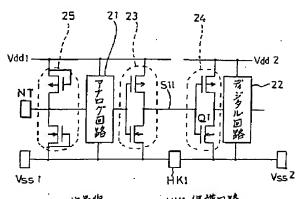
(21)出願番号	特願平8-135372	(71)出顧人	000001889
			三洋電機株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)5月29日		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
		(72)発明者	飯島 広明
(01) 医生长之形成日	64 PRI TITE 00 4001	(-//-	
(31)優先権主張番号	特顯平7-224381		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
(32)優先日	平 7 (1995) 8 月31日	1	洋電機株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	太斎 文博
(31)優先権主張番号	特願平7-267097		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
(32) 優先日	平7 (1995)10月16日		洋電機株式会社内
		(ac) The PT at	
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	藤野 勉
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
			洋電機株式会社内
		(74)代理人	弁理士 安富 耕二 (外1名)

(54)【発明の名称】 半導体装置

(57) 【要約】

【課題】 2種類以上の電源系を一装置内に有する半導 体装置の改善に関する。 【解決手段】 第1の低電位側/高電位側の電源線Vss

1, Vdd1と第2の低電位側/高電位側の電源線Vss 2, Vdd 2 との間に、第1の低電位側/高電位側の電源 線Vss1, Vdd1と第2の低電位側/高電位側の電源線 Vss 2, Vdd 2 との電位差が所定の値を超えた時に第1 の低電位側/高電位側の電源線Vss1, Vdd1と第2の 低電位側/高電位側の電源線Vss 2, Vdd 2とを導通さ せる保護回路HK1が設けられてなること。



511: 信号腺 NT:如咖啡子 HKI:保護回路 23: 此为回路 25:入水煤煤口路

24:入力回路

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の低電位側の電源線と第1の高電位側の電源線から供給される第1の電源電圧によって動作する第1の回路と、

第2の低電位側の電源線と第2の高電位側の電源線から 供給される第2の電源電圧によって動作する第2の回路 と

前記第1の回路と前記第2の回路との間に接続され、前 記第1の回路と前記第2の回路との間で信号を伝達する 信号線とを備える半導体装置において、

前記第1の低電位側/高電位側の電源線と前記第2の低電位側/高電位側の電源線との間に、前記第1の低電位側/高電位側の電源線と前記第2の低電位側/高電位側の電源線との電位差が所定の値を超えた時に前記第1の低電位側/高電位側の電源線と前記第2の低電位側/高電位側の電源線とを導通させる保護回路が設けられてなることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記第1の高電位側の電源線と前記第2の高電位側の電源線との間に、前記第1の高電位側の電源線と前記第2の高電位側の電源線との電位差が所定の値を超えた時に前記第1の高電位側の電源線と前記第2の高電位側の電源線とを導通させる第1の保護回路が設けられ、

かつ前記第1の低電位側の電源線と前記第2の低電位側の電源線との間に、前記第1の低電位側の電源線と前記第2の低電位側の電源線と前記第2の低電位側の電源線と前記第1の低電位側の電源線と前記第2の低電位側の電源線とを導通させる第2の保護回路が設けられてなることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 低電位側の電源線と高電位側の電源線か 30 ら供給される電源電圧によって動作する第1の回路と、 前記低電位側の電源線と前記高電位側の電源線から供給 される電源電圧によって動作する第2の回路と、

前記第1の回路と前記第2の回路との間に接続され、前 記第1の回路と前記第2の回路との間で信号を伝達する 信号線とを備える半導体装置において、

冗長な前記低電位側/高電位側の電源線の、前記第1の 回路近傍での電位と前記第2の回路近傍での電位との電 位差が所定の値を超えた時に、前記第1の回路近傍の前 記低電位側/高電位側の電源線と、前記第2の回路近傍 40 の前記低電位側/高電位側の電源線とを短絡させる保護 回路が設けられてなることを特徴とする半導体装置。

【請求項4】 第1の低電位側の電源線と第1の高電位側の電源線から供給される第1の電源電圧によって動作する第1の回路と、

第2の低電位側の電源線と第2の高電位側の電源線から 供給される第2の電源電圧によって動作する第2の回路 と、

前記第1の回路と前記第2の回路との間に接続され、前 記第1の回路と前記第2の回路との間で信号を伝達する 50

信号線とを有する半導体装置において、

前記第2の低電位側/高電位側の電源線と前記信号線と の間に、前記第2の低電位側/高電位側の電源線と前記 信号線との電位差が所定の値を超えた時に前記第2の低 電位側/高電位側の電源線と前記信号線とを導通させる 保護回路が設けられてなることを特徴とする半導体装 置

【請求項5】 前記第2の高電位側の電源線と前記信号線との間に、前記第2の高電位側の電源線と前記信号線との電位差が所定の値を超えた時に前記第2の高電位側の電源線と前記信号線とを導通させる第1の保護回路が設けられ

かつ前記第2の低電位側の電源線と前記信号線との間に、前記第2の低電位側の電源線と前記信号線との電位差が所定の値を超えた時に前記第2の低電位側の電源線と前記信号線の電源線とを導通させる第2の保護回路が設けられてなることを特徴とする請求項4記載の半導体装置。

【請求項6】 低電位側の電源線と高電位側の電源線から供給される電源電圧によって動作する第1の回路と、前記低電位側の電源線と前記高電位側の電源線から供給される電源電圧によって動作する第2の回路と、

前記第1の回路と前記第2の回路との間に接続され、前 記第1の回路と前記第2の回路との間で信号を伝達する 信号線とを有する半導体装置において、

前記信号線の電位と、冗長な前記低電位側/高電位側の 電源線の前記第2の回路近傍での電位との電位差が所定 の値を超えた時に、前記信号線と、前記第2の回路近傍 の前記低電位側/高電位側の電源線とを短絡させる保護 回路が設けられてなることを特徴とする半導体装置。

【請求項7】 前記信号線には、前記第2の回路の入出力回路を構成するMOS型トランジスタのゲートが接続され、前記第2の低電位/高電位側の電源線若しくは前記第2の回路に接続する低電位側/高電位側の電源線には前記MOS型トランジスタのソース/ドレインが接続されていることを特徴とする請求項1,請求項2,請求項3,請求項4,請求項5又は請求項6記載の半導体装置。

【請求項8】 前記保護回路はMOS型トランジスタ, ダイオード,バイポーラトランジスタのいずれかから構成されることを特徴とする請求項1,請求項2,請求項3,請求項4,請求項5,請求項6又は請求項7記載の 半導体装置。

【請求項9】 第1の低電位側の電源線と第2の高電位側の電源線から供給される電源電圧によって動作する第1の回路と、

第2の低電位側の電源線と第2の高電位側の電源線から 供給される電源電圧によって動作する第2の回路と、 前記第1の回路と前記第2の回路との間に接続され、前 記第1の回路と前記第2の回路との間で信号を伝達する 信号線とを有する半導体装置において、

通常動作に比して過大な電流が前記信号線に流れ込む異 常動作時に導通して前記信号線に流れ込む過大な電流を 分岐させる保護回路が、前記第1の低電位側/高電位側 の電源線と前記第2の低電位側/高電位側の電源線との 間に設けられたことを特徴とする半導体装置。

【請求項10】 前記保護回路は、

第1の高電位側の電源線にそのドレイン/ソースが接続 され、第2の低電位側の電源線にそのソース/ドレイン が接続され、ゲートと前記ドレイン/ソースが導通して 10 いる p チャネル型の第1のMOSトランジスタと、

第1の低電位側の電源線にそのソース/ドレインが接続 され、第2の高電位側の電源線にそのドレイン/ソース が接続され、ゲートと前記ドレイン/ソースが導通して いるpチャネル型の第2のMOSトランジスタと、

第1の高電位側の電源線にそのドレイン/ソースが接続 され、第1の低電位側の電源線にそのソース/ドレイン が接続され、ゲートと前記ドレイン/ソースが導通して いるpチャネル型の第3のMOSトランジスタと、

第2の高電位側の電源線にそのドレイン/ソースが接続 20 され、第2の低電位側の電源線にそのソース/ドレイン が接続され、ゲートと前記ドレイン/ソースが導通して いるpチャネル型の第4のMOSトランジスタとを有す る事を特徴とする請求項9記載の半導体装置。

【請求項11】 前記保護回路は、

第1の高電位側の電源線にそのドレイン/ソースが接続 され、第2の低電位側の電源線にそのソース/ドレイン が接続され、ゲートと前記ソース/ドレインが導通して いるnチャネル型の第1のMOSトランジスタと、

第1の低電位側の電源線にそのソース/ドレインが接続 30 され、第2の高電位側の電源線にそのドレイン/ソース が接続され、ゲートと前記ソース/ドレインが導通して いるnチャネル型の第2のMOSトランジスタと、

第1の高電位側の電源線にそのドレイン/ソースが接続 され、第1の低電位側の電源線にそのソース/ドレイン が接続され、ゲートと前記ソース/ドレインが導通して いるnチャネル型の第3のMOSトランジスタと、

第2の高電位側の電源線にそのドレイン/ソースが接続 され、第2の低電位側の電源線にそのソース/ドレイン が接続され、ゲートと前記ソース/ドレインが導通して 40 いるnチャネル型の第4のMOSトランジスタとを有す る事を特徴とする請求項9記載の半導体装置。

【請求項12】 前記保護回路は、

第1の高電位側の電源線にそのカソードが接続され、第 2の低電位側の電源線にそのアノードが接続された第1 のダイオードと、

第1の低電位側の電源線にそのアノードが接続され、第 2の高電位側の電源線にそのカソードが接続された第2 のダイオードと、

第1の高電位側の電源線にそのカソードが接続され、第501),ディジタル回路(12)の電源線(Vss, Vdd)

1の低電位側の電源線にそのアノードが接続された第3 のダイオードと、

第2の高電位側の電源線にそのカソードが接続され、第 2の低電位側の電源線にそのアノードが接続された第4 のダイオードとを有する事を特徴とする請求項9記載の 半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体装置に関し、 更に詳しく言えば、2種類以上の電源系を一装置内に有 する半導体装置の改善に関する。

[0002]

【従来の技術】以下で、従来例に係る半導体装置につい て図面を参照しながら説明する。半導体装置において は、一つの装置内にディジタル部とアナログ部とが搭載 されているものに代表されるように、電源系が2種類以 上に分離されているものが多々ある。なお、同電圧であ ってもよい。

【0003】このような半導体装置の一例を図29に示 す。図29に示すようにこの装置は、例えば第1の回路 としてのアナログ回路(1),出力回路(3),入力保 護回路(5)を備えたアナログ部と、第2の回路として のディジタル回路(2)と入力回路(4)とを備えたデ ィジタル部を有し、両者は信号線(S1)で接続されて いる。

【0004】アナログ部の電源電圧は電源線(Vdd1. Vss 1) から供給され、ディジタル部の電源電圧は電源 線 (Vdd 2, Vss 2) から供給される。電源線 (Vdd 1) と電源線 (Vdd 2) とは分離されており、また電源 線(Vss1)と電源線(Vss2)も分離されている。上 記の装置によれば、アナログ回路(1)から信号が出力 回路(3)を介して出力され、信号線(S1)を介して ディジタル部の、インバータからなる入力回路(4)に 入力され、ディジタル回路(2)に伝達される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の半導体装置では、何らかの原因で図29に示すアナ ログ部の入力となる印加端子(NT)からサージ入力が あると、図29に示すような経路で突入電流(SR)が 生じ、電源線 (Vss1) の電位が上昇し、この上昇に追 従して信号線(S1)の電位もまた上昇する。これは、 電源線(Vss1)からサージ入力があった場合も同様で ある。

【0006】すると、入力回路(4)のインバータを構 成するMOSトランジスタ(Q1)のゲート電位が過度 に上昇し、MOSトランジスタ(Q1)のゲートーソー ス間の電圧が過大になり、MOSトランジスタ(Q1) のゲート酸化膜が破壊してしまうという問題が生じてい た。また、図30に示すように、アナログ回路(1

はともに共通ではあるが、電源線 (Vss) が設計の都合 上迂回して引き回さねばならないため、冗長になるよう な場合には、電源投入時に、アナログ回路 (11) に接 続される電源線 (Vss) の電位は所定の電源電圧まで達 しているものの、電源線 (Vss) が冗長であるがゆえに 遅延が生じ、ディジタル回路 (12) に接続される電源 線 (Vss) の電位が所定の電源電圧まで達しないことが ある。

【0007】すると、アナログ回路(11)に接続される電源線(Vss)とディジタル回路(12)に接続され 10る電源線(Vss)との間に瞬間的に大きな電位差が生じ、信号線(S1)の電位が過度に上昇することで、ディジタル回路(12)の前段にあり、インバータからなる入力回路(14)を構成するMOSトランジスタのゲート絶縁膜が破壊してしまうという問題が生じていた。【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は上記従来の欠点 に鑑み成されたもので、図1に例示するように、第1の 低電位側の電源線と第1の高電位側の電源線から供給さ れる第1の電源電圧によって動作する第1の回路と、第 20 2の低電位側の電源線と第2の高電位側の電源線から供 給される第2の電源電圧によって動作する第2の回路 と、前記第1の回路と前記第2の回路との間に接続さ れ、前記第1の回路と前記第2の回路との間で信号を伝 **達する信号線とを備えた半導体装置において、前記第1** の低電位側/高電位側の電源線と前記第2の低電位側/ 高電位側の電源線との間に、前記第1の低電位側/高電 位側の電源線と前記第2の低電位側/高電位側の電源線 との電位差が所定の値を超えた時に前記第1の低電位側 /高電位側の電源線と前記第2の低電位側/高電位側の 30 電源線とを導通させる保護回路が設けられてなることを 特徴とする半導体装置により、2系統の電源の電位差に よって生じる素子破壊を抑止する半導体装置の提供を可 能足らしめるものである。

[0009]

【発明の実施の形態】

(1) 第1の実施形態

図面を参照しながら説明する。本実施形態に係る半導体装置は、半導体メモリなどのように一つの装置内にディ 40 ジタル部とアナログ部とが搭載されているものである。【0010】本実施形態に係る半導体装置は図1に示すように、アナログ回路(21),出力回路(23),入力保護回路(25)からなるアナログ部と、ディジタル回路(22)と入力回路(24)とからなるディジタル部を有し、両者は信号線(S11)で接続されている。アナログ部の電源電圧は電源線(Vdd1,Vss1)から供給され、ディジタル部の電源電圧は電源線(Vdd1,Vss1)から供給され、ディジタル部の電源電圧は電源線(Vdd1)と電源線(Vdd2)とは分離されており、電源線(Vdd1)と電源線

以下で、本発明の一実施形態に係る半導体装置について

6 源線 (Vss 2) とは保護回路 (HK) を介して接続され ている。

【0011】なお、アナログ部は第1の回路の一例であって、ディジタル部は第2の回路の一例である。また、電源線(Vdd1)は第1の高電位側の電源線の一例であって電源線(Vss1)は第1の低電位側の電源線の一例である。さらに電源線(Vdd2)は第2の高電位側の電源線の一例であって、電源線(Vss2)は第2の低電位側の電源線の一例である。従って、例えば第1の回路としてディジタル回路が接続され、第2の回路としてアナログ回路が接続されたり、第1、第2の回路とも同じアナログ回路あるいはディジタル回路が接続されるものであっても構わない。

【0012】保護回路(HK1)は電源線(Vss1)と電源線(Vss2)との電位差が一定量を超えると導通して、電源線(Vss1)と電源線(Vss2)とを強制的に同電位にするスイッチング回路である。上記装置によれば、アナログ回路(21)から信号が出力回路(23)を介して出力され、信号線(S11)を介してディジタル部の、インバータからなる入力回路(24)に入力され、ディジタル回路(22)に伝達される。

【0013】上記装置において、アナログ部の入力となる印加端子(NT)や電源端子(Vss1)からサージ入力があった場合には、電源線(Vss1)と電源線(Vss2)との電位差が大きくなろうとするが、その電位差が所定の電位差を越えると保護回路(HK)が作動し、これらの電源線(Vss1, Vss2)が導通してほぼ同電位になる。

【0014】これにより、従来のように電源線(Vss 1) の電位上昇に伴って信号線(S11)の電位が上昇 し、ディジタル部の入力回路(24)を構成するMOS トランジスタ(Q1)のゲート電位が過度に上昇して、 このMOS型トランジスタ(Q1)のゲート破壊が生じ ることを極力抑止することができる。上述の保護回路 (HK1)の実際例を図2~図10に示す。図2~図4 に示す保護回路は、nチャネルMOSトランジスタから なり、図5~図7に示す保護回路は、pチャネルMOS トランジスタからなり、図8~図10に示す保護回路は ダイオードからなるものであって、いずれも電源線(V ss1)と電源線(Vss2)の電位差が所定の一定量を超 えると電源線(Vss1)と電源線(Vss2)とを導通さ せてほぼ同電位にすることができる。なお、上述した保 護回路は、図2~図10に示した回路構成だけに限ら ず、これらの直列及び並列接続による組合せも可能であり、 り、また、バイポーラトランジスタ(PNP型でもNP N型でもよい) からなるものであってもよく、2つの電 源線の電位が所定の量を超えた時に導通してこれらをほ ぼ同電位にするような回路であれば、どのようなもので あってもよい。

【0015】ここでは一例として図8に示す保護回路に

ついて説明する。これは1個のダイオードのみからなる 回路である。この回路によると、電源線(Vss1)と電源線(Vss2)の電位差が例えば、およそ0.6 V以下であればこれらの電源線(Vss1, Vss2)は導通しないが、何らかの原因で電源線(Vss1)の電位が上昇して、電源線(Vss1)と電源線(Vss2)の電位差が0.6 V以上になると、ダイオードが導通して電源線(Vss1, Vss2)が導通し、ほぼ同電位になる。また、比較的大きな逆方向電圧が電位差として生じた場合でも、ブレークダウン等によりやはり同様の効果が得ら10れる。他の保護回路も、同様にして電源線(Vss1)と電源線(Vss2)の電位差が所定の一定量を超えると電源線(Vss1)と電源線(Vss2)とを導通させてほぼ同電位にすることができる。

【0016】また、低電位側の電源線(Vss1, Vss2)の間に保護回路(HK1)を設けた例について説明しているが、本発明はこれに限らず、図11に示すように高電位側の電源線(Vdd1, Vdd2)の間に保護回路(HK2)を設けたり、あるいは高電位側の電源線(Vdd1, Vdd2),低電位側の電源線(Vss1, Vss2)の両方に保護回路(HK1, HK2)を設けた場合においても、同様の効果を奏する。

【0017】(2)第2の実施形態

以下で、本発明の第2の実施形態について説明する。なお、第1の実施形態と共通する事項については、重複を避けるため説明を省略する。この装置は図13に示すように、電源線(Vss, Vdd)が共通であるアナログ回路(31)、ディジタル回路(32)を有し、アナログ回路(31)には入力保護回路(35)と出力回路(33)が接続され、この出力回路(33)とディジタル回30路(32)の入力回路(34)との間に信号線(S11)が接続されている。

【0018】電源線(Vss)はアナログ回路(31)とディジタル回路(32)のいずれにも共通であるが、設計の都合上迂回して引き回さねばならないため、図13に示すように冗長になっている。上記装置によれば、アナログ回路(31)から何らかの信号が出力されると、それは出力回路(33)から出力されて信号線(S11)を介して入力回路(34)を介してディジタル回路(32)に入力されることになる。

【0019】従来では電源投入時に、アナログ回路(31)に接続される電源線(Vss)の電位は所定の電源電圧まで達しているものの、電源線(Vss)が冗長であるがゆえにサージ電圧入力時に遅延が生じ、アナログ回路(31)に接続される電源線(Vss)とディジタル回路(32)に接続される電源線(Vss)との間に瞬間的に大きな電位差が生じ、ディジタル回路(32)の前段にあり、インバータからなる入力回路(34)を構成するMOSトランジスタのゲート絶縁膜が破壊してしまっていた。

【0020】しかし、本実施形態に係る半導体装置によれば、第1の実施形態と同様にして、アナログ回路(31)に接続される電源線(Vss)とディジタル回路(32)に接続される電源線(Vss)との間に瞬間的に電位差が生じて所定の電位差を超えた場合には、保護回路(HK1)が動作してこれらが導通して同電位になるので、ディジタル回路(32)に接続された電源線(Vss)の電位も電源電圧まで速やかに上昇するので、上述

8

【0021】なお、本実施形態では電源線(Vss)側に保護回路(HK1)を設けた例について説明しているが、本発明はこれに限らず、電源線(Vdd)側に設けたり、図14に示すように電源線(Vdd),電源線(Vss)の両側に保護回路(HK1, HK2)を設けた場合においても、同様の効果を奏する。なお、本実施形態における保護回路(HK1, HK2)については第1の実施形態と同様に、図2~図10に示すような回路を用いればよい。

【0022】(3)第3の実施形態

の問題を回避することが可能になる。

0 以下で、本発明の第3の実施形態に係る半導体装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態に係る半導体装置は、半導体メモリなどのように一つの装置内にディジタル部とアナログ部とが搭載されているものである。なお第1,第2の実施形態と共通する事項については重複を避ける為、説明を省略する。

【0023】本実施形態に係る半導体装置は図15に示すようにアナログ回路(41),出力回路(43),入力保護回路(45)からなるアナログ部と、ディジタル回路(42)と入力回路(44)とからなるディジタル部を有し、両者は信号線(511)で接続されている。アナログ部の電源電圧は電源線(Vdd1, Vss1)から供給され、ディジタル部の電源電圧は電源線(Vdd1)と電源線(Vdd2, Vss2)から供給される。電源線(Vdd1)と電源線(Vdd2)とは分離されており、電源線(Vss1)と電源線(Vss2)とは分離されている。

【0024】なお、上記実施形態と同様にアナログ部は第1の回路の一例であって、ディジタル部は第2の回路の一例である。また、電源線(Vdd1)は第1の高電位側の電源線の一例であって電源線(Vss1)は第1の低電位側の電源線の一例である。さらに電源線(Vdd2)は第2の高電位側の電源線の一例であって電源線(Vss2)は第2の低電位側の電源線の一例である。

【0025】保護回路(HK3)は、図15に示すように電源線(Vss2)と信号線(S11)との間に接続されており、これらの電位差が一定量を超えると導通して、電源線(Vss2)と信号線(S11)とを強制的にほぼ同電位にするスイッチング回路である。上記装置によれば、アナログ回路(41)から信号が出力回路(43)を介して出力され、信号線(S11)を介してディジタル部の、インバータからなる入力回路(44)に入

力され、ディジタル回路(42)に伝達される。

【0026】上記装置において、印加端子(NT)や電源端子(Vss1)からサージ入力があった場合には、電源線(Vss1)の電位が急激に上昇し、この上昇に追従して信号線(S11)の電位もまた上昇するが、その電位差が所定の電位差を越えると保護回路(HK3)が作動し、信号線(S11)と電源線(Vss2)とが導通してほぼ同電位になるので、入力回路(44)のインバータを構成するMOSトランジスタ(Q1)のゲートーソース間の電位が過度に上昇して、このMOSトランジス 10タ(Q1)のゲート酸化膜が破壊することを極力抑止することができる。

【0027】上述の保護回路(HK3)については、図16~図18に示す回路等を用いればよく、また、これらの直列及び並列接続による組合せも可能であり、さらには、バイポーラトランジスタ(PNP型でもNPN型でもよい)からなるものであってもよく、2つの電源線の電位が所定の量を超えた時に導通してこれらをほぼ同電位にするような回路であれば、どのようなものであってもよい。

【0028】なお、本実施形態では信号線(S11)と低電位側の電源線(Vss2)との間に保護回路(HK3)を設けた例について説明しているが、本発明はこれに限らず、図19に示すように高電位側の電源線(Vdd1)と信号線(S11)との間に保護回路(HK4)を設けたり、図23に示すように高電位側の電源線(Vdd2)と信号線(S11)との間,低電位側の電源線(Vss2)と信号線(S11)との間の両方に保護回路(HK3,HK4)を設けた場合においても、同様の効果を奏する。

【0029】上述の保護回路(HK4)については、図20~図22に示す回路等を用いればよく、また、これらの直列及び並列接続による組合せも可能であり、さらには、バイポーラトランジスタ(PNP型でもNPN型でもよい)からなるものであってもよく、2つの電源線の電位が所定の量を超えた時に導通してこれらをほぼ同電位にするような回路であれば、どのようなものであってもよい。

【0030】(4)第4の実施形態

以下で、本発明の第4の実施形態について説明する。な 40 お、第1~第3の実施形態と共通する事項については、 重複を避けるため説明を省略する。この装置は図24に 示すように、電源線(Vss, Vdd)が共通であるアナログ回路(51)、ディジタル回路(52)を有し、アナログ回路(51)には入力保護回路(55)と出力回路(53)が接続され、この出力回路(53)とディジタル回路(52)の入力回路(54)との間に信号線(S11)が接続されている。

【0031】電源線 (Vss) はアナログ回路 (51) と ル部は第2の回路の一例である。また、電源線 (Vddディジタル回路 (52) のいずれにも共通であるが、設 50 1) は第1の高電位側の電源線の一例であって電源線

計の都合上迂回して引き回さねばならないため、図24に示すように冗長になっている。上記装置によれば、アナログ回路(51)から何らかの信号が出力されると、それは出力回路(53)から出力されて信号線(S11)を介して入力回路(54)を介してディジタル回路(52)に入力されることになる。

10

【0032】従来ではサージ入力時に電源線(Vss)が 冗長であるがゆえに遅延が生じ、アナログ回路(51) に接続される電源線(Vss)とディジタル回路(52) に接続される電源線(Vss)との間に瞬間的に大きな電 位差が生じ、信号線(S11)の電位が過度に上昇する ことで、ディジタル回路(52)の前段にあり、インバータからなる入力回路(34)を構成するMOSトラン ジスタのゲート絶縁膜が破壊してしまうという問題があった。

【0033】しかし、本実施形態に係る半導体装置によれば、第3の実施形態と同様にして、信号線(S11)と電源線(Vss2)との間に瞬間的に電位差が生じて所定の電位差を超えた場合には、保護回路(HK3)が動作してこれらが導通し、信号線(S11)と電源線(Vss2)とが導通してほぼ同電位になるので、入力回路(54)のインバータを構成するMOSトランジスタ(Q1)のゲートーソース間の電位が過度に上昇して、このMOSトランジスタ(Q1)のゲートを化膜が破壊することを極力抑止することができる。

【0034】なお、本実施形態では、信号線(S11)と電源線(Vss)との間に保護回路(HK3)を設けた例について説明しているが、本発明はこれに限らず、電源線(Vdd)と信号線(S11)との間に保護回路を設けたり、図25に示すように電源線(Vdd)と信号線(S11)との間、電源線(Vss)と信号線(S11)との間の両方に保護回路(HK3,HK4)を設けた場合においても、同様の効果を奏する。

【0035】(5)第5の実施形態

以下で、本発明の第5の実施形態に係る半導体装置について説明する。なお第1~第4の実施形態と共通する事項については重複を避ける為説明を省略する。このような半導体装置の一例を図26に示す。図26に示すようにこの装置はアナログ回路(61),出力回路(63),入力保護回路(65)からなるアナログ部と、ディジタル回路(62)と入力回路(64)とからなるディジタル部を有し、両者は信号線(S11)で接続されている。

【0036】アナログ部の電源電圧は第1の電源線(Vdd1, Vss1)から供給され、ディジタル部の電源電圧は第2の電源線(Vdd2, Vss2)から供給される。これらは保護回路(HK5)を介して接続されている。なお、アナログ部は第1の回路の一例であって、ディジタル部は第2の回路の一例である。また、電源線(Vdd1)は第1の高額位側の電源線の一例であって軽源線

(Vss1) は第1の低電位側の電源線の一例である。さ らに電源線(Vdd2)は第2の高電位側の電源線の一例 であって、電源線 (Vss 2) は第2の低電位側の電源線 の一例である。

【0037】保護回路(HK5)は、電源線(Vdd1) にそのドレインが接続され、電源線(Vss2)にそのソ ースが接続され、ゲートとドレインが導通している第1 のMOSトランジスタ (T1) と、電源線 (Vss1) に そのソースが接続され、電源線(Vdd2)にそのドレイ ンが接続され、ゲートとドレインが導通している第2の MOSトランジスタ (T2) と、電源線 (Vdd1) にそ のドレインが接続され、電源線(Vss1)にそのソース が接続され、ゲートとドレインが導通している第3のM OSトランジスタ (T3) と、電源線 (Vdd2) にその ドレインが接続され、電源線(Vss2)にそのソースが 接続され、ゲートとドレインが導通している第4のMO Sトランジスタ (T4) とを有し、印加端子 (NT) か らサージ電流が入力された場合に、このサージ電流を分 岐させることで、信号線 (S11) に流れる電流を低減 するための回路である。

【0038】なお、これら第1~第4のMOSトランジ スタ (T1~T4) は何れもpチャネル型のMOSトラ ンジスタである。上記装置によれば、アナログ回路(6 1) から信号が出力回路(63)を介して出力され、信 号線(S11)を介してディジタル部の、インバータか らなる入力回路(64)に入力され、ディジタル回路 (62) に伝達される。

【0039】このとき、保護回路(HK5)は図28に 示すようなダイオードによる回路と等価な回路になって おり、通常動作においてはこれら第1~第4のMOSト ランジスタ (T1~T4) は導通することなく、電源線 (Vdd1) と電源線 (Vss2),電源線 (Vss1)と電 源線(Vdd2),電源線(Vdd1)と電源線(Vss 1), 電源線 (Vdd 2) と電源線 (Vss 2) とは全て電 気的に分離されている。

【0040】しかし上記装置において、印加端子(N T)や電源端子(Vss1)から図26に示すようなサー ジ電流(SR)が入力された場合には、第1~第4のM OSトランジスタ(T1~T4)に高電圧の逆バイアス がかかってこれらが全て導通し、図26に示すように電 40 源線 (Vss1) →第2のMOSトランジスタ (T2) → 第4のMOSトランジスタ (T4) →電源線 (Vss2) という経路で、または第3のMOSトランジスタ (T 3) →電源線 (Vdd1) →第1のMOSトランジスタ (T1)→電源線 (Vss2) という経路で、電源線 (V ss 1)と電源線(Vss 2)がほぼ同電位となり、MOS トランジスタ(Q1)のゲート破壊が生じることを極力 抑止することが可能になる。また、電源線(Vdd1)に サージ入力が発生した場合も同様である。

Sトランジスタ (Q1) のゲート破壊を防止する場合 に、第3のMOSトランジスタ (T3) あるいは第4の MOSトランジスタ (T4) を省略した回路構成でも十 分な効果が得られる。なお、本実施形態に係る保護回路 (HK5) として、図26にはpチャネル型のMOSト ランジスタを用いているが、図27に示すように n チャ ネル型のMOS型トランジスタを用いても良い。この場 合には、各トランジスタ (T11)、 (T12)、 (T 13)、(T14)のゲートと低電位側のソース/ドレ インを導通している点のみが図26に示すpチャネル型 のMOSトランジスタを用いた保護回路と異なる。この

12

【0042】また、図28に示すように、MOSトラン ジスタのかわりにダイオード(D1)、(D2)、(D 3)、(D4)を用いても同様の効果を奏する。

回路では、サージ入力時には図27に示すような経路で

[0043]

導通する。

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る半導体 装置によれば、第1の回路と、第2の回路と、信号線 と、第1の低電位側/高電位側の電源線と第2の低電位 側/高電位側の電源線との電位差が所定の値を超えた時 に第1の低電位側/高電位側の電源線と第2の低電位側 / 高電位側の電源線とを導通させる保護回路が設けられ てなるので、サージ入力など何らかの原因で第1の低電 位側/高電位側の電源線と第2の低電位側/高電位側の 電源線との電位差が大きくなろうとしても、その電位差 が所定の電位差を越えると保護回路が導通して、ほぼ同 電位になるので従来のように信号線の電位が追従して上 昇し、ディジタル部の入力回路を構成するMOSトラン ジスタのゲート電位が過度に上昇して、入力回路を構成 するMOS型トランジスタのゲート破壊が生じることを 極力抑止することができる。

【0044】また、本発明に係る半導体装置によれば、 第1の回路と、第2の回路と、信号線と、信号線と第2 の低電位/高電位側の電源線との電位差が所定の値を超 えた時に信号線と第2の低電位側/高電位側の電源線と を導通させる保護回路が設けられている。このため、サ ージ入力など何らかの原因で信号線と第2の低電位側/ 高電位側の電源線との電位差が大きくなろうとしても、 その電位差が所定の電位差を越えると保護回路が導通し て、ほぼ同電位になるので従来のように信号線の電位が 追従して上昇し、ディジタル部の入力回路を構成するM OSトランジスタのゲート電位が過度に上昇して、入力 回路を構成するMOS型トランジスタのゲート破壊が生 じることを極力抑止することができる。

【0045】さらに、本発明に係る半導体装置によれば 保護回路を有するので、信号線に大電流が流れそうにな る異常動作時に、信号線に流れようとする電流が分岐さ れて、大電流が信号線に流れないので、信号線に大電流 【0041】さらに、図26~図28に示すようなMO 50 が流れる事によって信号線に接続された入出力回路など の破壊を抑止する事が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る半導体装置を説明する第1の図である。

【図2】本発明の第1の実施形態に係る保護回路(HK1, HK2)を説明する第1の回路図である。

【図3】同じく保護回路(HK1, HK2)を説明する第2の回路図である。

【図4】同じく保護回路(HK1, HK2)を説明する第3の回路図である。

【図5】同じく保護回路(HK1, HK2)を説明する第4の回路図である。

【図6】同じく保護回路(HK1, HK2)を説明する第5の回路図である。

【図7】同じく保護回路(HK1, HK2)を説明する第6の回路図である。

【図8】同じく保護回路(HK1, HK2)を説明する第7の回路図である。

【図9】同じく保護回路(HK1, HK2)を説明する第8の回路図である。

【図10】同じく保護回路(HK1, HK2)を説明する第9の回路図である。

【図11】本発明の第1の実施形態に係る半導体装置を 説明する第2の図である。

【図12】本発明の第1の実施形態に係る半導体装置を 説明する第3の図である。

【図13】本発明の第2の実施形態に係る半導体装置を 説明する第1の図である。

【図14】本発明の第2の実施形態に係る半導体装置を 説明する第2の図である。 14 【図15】本発明の第3の実施形態に係る半導体装置を 説明する第1の図である。

【図16】本発明の第3の実施形態に係る保護回路(HK3)を説明する第1の回路図である。

【図17】同じく保護回路(HK3)を説明する第2の回路図である。

【図18】同じく保護回路(HK3)を説明する第3の回路図である。

【図19】本発明の第3の実施形態に係る半導体装置を 10 説明する第2の図である。

【図20】本発明の第3の実施形態に係る保護回路(H K4)を説明する第1の回路図である。

【図21】同じく保護回路(HK4)を説明する第2の 回路図である。

【図22】同じく保護回路(HK4)を説明する第3の 回路図である。

【図23】本発明の第3の実施形態に係る半導体装置を 説明する第3の図である。

【図24】本発明の第4の実施形態に係る半導体装置を 20 説明する第1の図である。

【図25】本発明の第4の実施形態に係る半導体装置を 説明する第2の図である。

【図26】本発明の第5の実施形態に係る半導体装置を 説明する第1の図である。

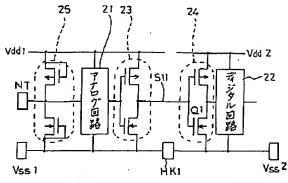
【図27】本発明の第5の実施形態に係る半導体装置を 説明する第2の図である。

【図28】本発明の第5の実施形態に係る半導体装置を 説明する第3の図である。

【図29】従来の問題を説明する第1の図である。

30 【図30】従来の問題を説明する第2の図である。

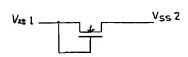
【図1】



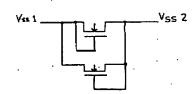
511: 信号線 NT: 印加端子 24: 入力回路 HKI:保護回路 23: 此力回路 25: 入山保護回路 Vss 2

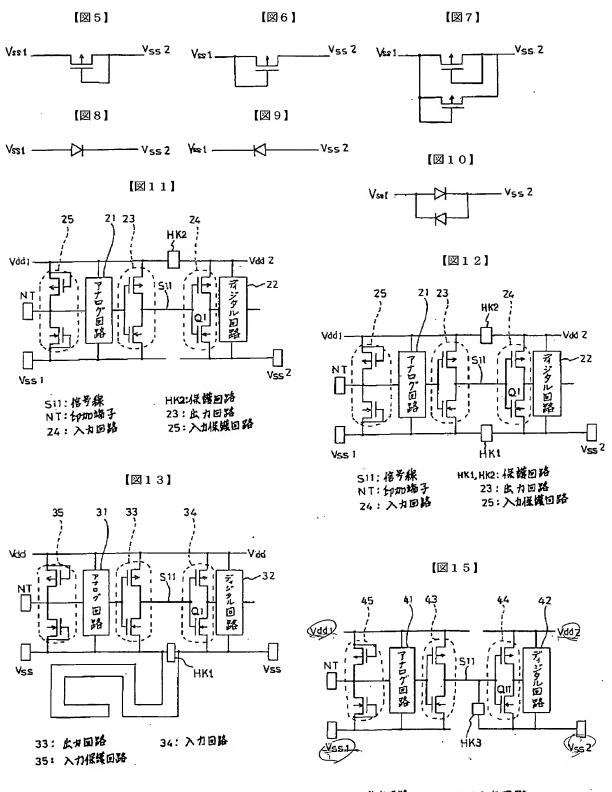
【図2】

【図3】

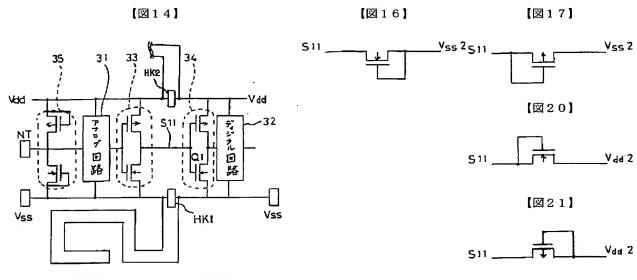


【図4】





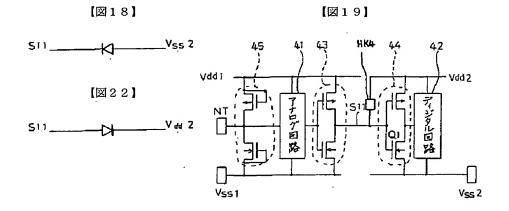
43: 此力回路 44: 入力回路 45: 入力保護回路 HK3: 保護回路



33:太力国路

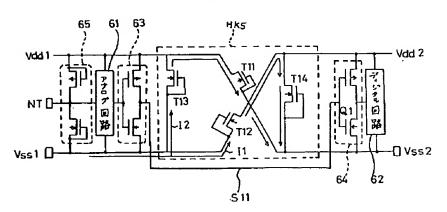
34:入力回路

35: 入力保護回路

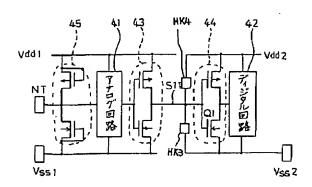


43: 出力回路 45; 入力保護回路 44: 入力回路 HK4: 保護回路

【図27】





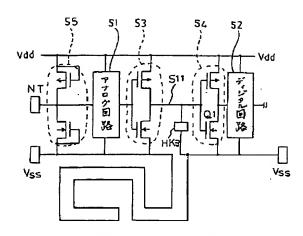


43: 出力回路

44:入力回路

45:入力保護回路 HK3,HK4:保護回路

[図24]

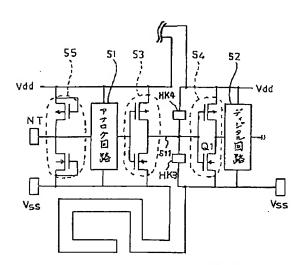


53: 出力回路

54:入力回路

55:入力保護回路

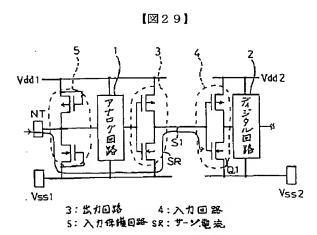
【図25】



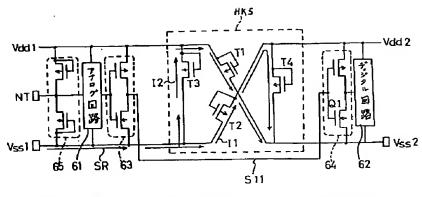
53: 出力回路

54:入力回路

55:入力保備回路

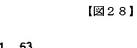


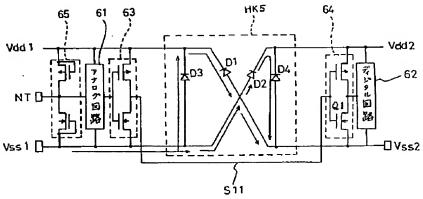
【図26】



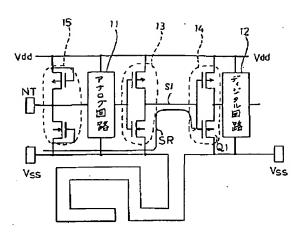
63: 此力 回路 HK5: 保護回路 64: 入力回路

65: 入力保護回路





【図30】



14:入力回路

13: 出力回路 15: 入力保護回路